

SAMSUNG

· 대표이사 : 김 기남
 · 주 소 : 경기도 수원시 영통구
 삼성로129(매탄동)
 · 전 화 : 02-2255-0114
 · 팩 스 : 02-2255-0117
 · 웹사이트 : www.samsung.com

»» 회사연혁

- 1969 삼성전자 공업 주식회사 설립
- 1974 한국 반도체(주) 인수
- 1984 삼성전자 주식회사 사명 변경
- 1992 세계 최초 64M D램 개발
- 2003 플래시 메모리 분야 세계 1위
- 2013 세계 최초 3D V낸드 플래시 메모리 양산
- 2019 ISO 18436-2 훈련기관 인증[진동 I & II]

* 주요 실적 및 소개

- 2019년 3월, ISO 18436-2 진동 I & II 공식 훈련기관 인증
- 2020년 ISO 18436-2 인증 훈련과정 교육시행 일정 (삼성전자 DS부문 대상)

분야	영역(Category)	일정
진동	I	2020.02.24. ~ 2020.02.28
		2020.03.16 ~ 2020.03.20
		2020.05.11 ~ 2020.05.15
		2020.06.08 ~ 2020.06.12
		2020.07.06 ~ 2020.07.10
		2020.07.13 ~ 2020.07.17
		2020.11.09 ~ 2020.11.13
	II	2020.04.20 ~ 2020.04.24
		2020.10.19 ~ 2020.10.23
		2020.07.17 ~ 2020.10.23 (주/4HR)

❖ **담당자**

성명	직위	전화	E-mail
임용호	CL3	031-8096-6941	yh78.lim@samsung.com
신초혜	CL2	031-8096-6920	ch000.shin@samsung.com

❖ **훈련 과정(커리큘럼)**

[ISO 기계상태감시 및 진단(진동) Level 1 과정] (35Hr + 2Hr)

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차
08:00 ~12:00	진동의 원리(3) -기초 진동 -진동 주기와 주파수 -진동 진폭	데이터 취득(4) -센서 원리 -센서 종류와 사용법 -센서 설치, 사양 이해 -장비 지식	신호 처리(2) -RMS, Peak -아날로그/디지털 변환 -FFT 변환, 응용 상태감시(2) -설비 선정 방법 -DB 설정, 유지	설비 지식(4) -베어링 구조와 이해 -기어의 구조와 이해	승인(인수)시험(2) -승인 시험 방법 -진동 규격 적용 방법 실습(2) -현장 실습 -교보재 실습
13:00 ~17:00	진동의 원리(4) -진동의 단위 시간 영역과 주파수 -진동과 위상	데이터 취득(4) -시험계획, 절차 수립 -데이터 취득, 저장 -진동 측정 실습	결함/교장 분석(2) -스펙트럼 분석 -시간파형 분석 수정조치/대책(2) -축 정렬 기본 이론 -발런싱 기본 이론	설비 지식(4) -모터의 원리와 구조 -FAN 원리와 구조 -펌프 원리와 구조 -벨트 원리와 구조	수료 시험 -진동 허용 시험 -현장 시험 절차 -과정 정리

[ISO 기계상태감시 및 진단(진동) Level 2 과정] (38Hr + 수료시험 3Hr)

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차
08:00 ~12:00	진동의 원리(4) -진동의 벡터와 변조 -진동과 위상 분석 -고유진동수 및 공진 -축 위험 속도	신호 처리(4) -Noise 감소 -Hilbert 변환 -데이터 샘플링 -Window 종류와 효과 -분해능, 대역폭	결함(교장)분석(4) -조화성분 측대역파 -위상, 과도 분석 -Unbalance 원인/진단 -축 정렬 진단	설비 지식(4) -발전기 원리, 구조 -펌프 및 압축기 -왕복동 기계 원리 -구조물 및 배관	참조 규격(2) -ISO 규격 이해 -진동 규격 적용법 보고서와 서류(2) -상태감시 보고서 -간이 진단 보고서
13:00 ~17:00	데이터 취득(4) -트리거 -시험 계획 -시험 절차	상태 감시(4) -장비 감시와 우선순위 -설비 경고값 설정 -Envelope -기준선 평가	수정 조치(대책)(4) -축 정렬 절차 -평형 잡기 절차 -기계 부품의 교체 -설비 교정	승인(인수)시험(2) -현장 허용 시험 절차 -사양 및 규격 적용 장비시험과 진단(2) -충격 시험, 전달함수 -강제 응답 시험	결함 심각도 결정(2) -스펙트럼 분석 -시간 파형 분석 -궤도 분석, 결함 심각도 수료 시험(3) -수료 시험 -과정 정리

*** 훈련 강사 보유현황**

성명	직급	소속	담당 영역
이동진	CL4	(주) 삼성전자	진동영역 Category I, II
김기훈	CL3	(주) 삼성전자	
김재근	CL3	(주) 삼성전자	
조중윤	CL3	(주) 삼성전자	
홍일화	CL3	(주) 삼성전자	
장성일	CL2	(주) 삼성전자	

훈련센터 시설 현황

□ 기기 및 장비

- 단채널 측정기(TPI9081), 다채널 분석기, 보유
- Rotor Kit, Chiller, Pump, Scrubber, 진동발생기 등 교보재 보유



□ 훈련 장소 및 수강 인원

- 소재지1 : 경기 화성시 반월동 삼성1로6길 삼성전자(주) M-FAB 2층 요소기술 교육장

[훈련장소 외관]

[훈련장소 내부]



구분	명칭	수량	최대인원	비고
1	요소기술 강의장(중)	3	20	115m ²
2	요소기술 강의장(소)	4	15	79m ² ~82m ²
3	요소기술 강의장(소)	3	10	56m ² ~66m ²

- 소재지2 : 경기 화성시 삼성1로-1 삼성전자(주) DSR B타워 6층 강의장

[훈련장소 외관]



[훈련장소 내부]



구분	명칭	수량	최대인원	비고
1	DSR 6층 강의장	6	60명	-

- 소재지3 : 경기 용인시 삼성로1 삼성전자(주) CDI, 삼성전자공과대학교 2,3층 교육장

[훈련장소 외관]



[CDI 2층]



[CDI 3층]



구분	명칭	수량	최대인원	비고
1	CDI 2005호	1	80명	162.0 m ²
2	CDI 3001호	1	40명	134.3 m ²